

平成 30 年 1 月 29 日

委 員 各 位

一般社団法人日本粉体工業技術協会 標準粉体委員会
委員長 森 康維

平成 30 年度第 2 回 標準粉体委員会開催のご案内

拝啓 各位にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、下記のように題記委員会を開催致します。ご多忙中恐縮ながらご出席いただきたくお願い申し上げます。
ご出欠につきましては平成 31 年 2 月 8 日（金）までに返信メールにて事務局石井 (k-ishii@appie.or.jp) までお知らせいただきますようお願い申し上げます。

記

1. 場 所 : 日本粉体工業技術協会・京都事務所 会議室 (TEL 075-354 - 3581)
京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181 (第 5 キョートビル 8 階)
(地下鉄烏丸線・五条駅下車、⑤番出口より徒歩 1 分)
2. 日 時 : 平成 31 年 2 月 21 日 (木) 14:00 ~ 17:00
3. 議 題
 1. 前回議事録の確認
 2. 平成 30 年度委員会・部門連絡会の報告
 3. 平成 31 年度事業計画について
 4. ガラスビーズ (MBP 粒子) の COMAR database 登録状況について
 5. レーザー回折散乱法による SAP 14-12 「SAP 試験用粉体 3」および JIS 8901 「試験用粉体」の粒子径分布測定結果について
 6. SAP 13-11 「サブミクロン領域の粒子径分布測定装置試験用粒子」の JIS 規格化および CRM 登録のための粒子径測定について
 7. 製造部門からの報告
 8. その他
- * 配付資料がありましたら、コピーは事務局で行いますので原紙を 2 月 15 日 (金) までに、事務局 石井までご送付下さい。
当日ご持参の場合は 18 部お願いいたします。
4. 開催案内送付先 (敬称略):
(委 員) 森委員長、後藤副委員長、増田特別委員、池田、大谷、高橋、田中、谷本、
牧野、宮川、横山、吉田(英)、鷺尾各委員
(事 務 局) 石井、吉田(直)